

| 令和7年 電気学会 基礎・材料・共通部門大会 セッション日程（前日・1日目） |                         |                                                                                |                                                               |                                                                  |                                                  |                                                                                   |                                                        | 令和7年 電気学会 基礎・材料・共通部門大会 セッション日程（2日目） |                                                                         |                                                                     |                                                                  |                                                   |                                                         |                                                                     |                          | 令和7年 電気学会 基礎・材料・共通部門大会 セッション日程（3日目）                                                  |                                                       |                             |      |      |    | セッション日程（後日）              |                                                                                  |  |  |  |
|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 会場                                     | 前日：<br>2025年<br>9月2日（火） | 1 日目：2025年9月3日（水）                                                              |                                                               |                                                                  |                                                  |                                                                                   |                                                        | 会場                                  | 2 日目：2025年9月4日（木）                                                       |                                                                     |                                                                  |                                                   |                                                         |                                                                     | 会場                       | 3 日目：2025年9月5日（金）                                                                    |                                                       |                             |      |      | 会場 | 後日：<br>2025年 9月6日（土）     |                                                                                  |  |  |  |
|                                        |                         | 午前 1                                                                           | 午前 2                                                          | 昼休み                                                              | 午後 1                                             | 午後 2                                                                              | 午後 3                                                   |                                     | 午前 1                                                                    | 午前 2                                                                | 昼休み                                                              | 午後 1                                              | 午後 2                                                    | 午後 3                                                                |                          | 午前 1                                                                                 | 午前 2                                                  |                             | 午後 1 | 午後 2 |    | 午前                       |                                                                                  |  |  |  |
| F会場<br>（大会場）                           |                         |                                                                                |                                                               |                                                                  |                                                  |                                                                                   |                                                        | F会場<br>（大会場）                        |                                                                         |                                                                     |                                                                  | 4-F-p1<br>13:15-13:40<br><br>部門長挨拶<br>・<br>会長招待講演 | 4-F-p2<br>13:40-16:40<br><br>[特別企画セッ<br>ションIV]<br>部門間連携 | 4-F-p3<br>16:50-18:05<br><br>[特別企画セッ<br>ションV]<br>「特別講演」<br>・<br>表彰式 | F会場<br>（大会場）             |                                                                                      |                                                       |                             |      |      |    | 本部棟<br>2304<br><br>（24名） | 社会連携委員会<br>9:00-10:00<br>10:00-11:30<br><br>準備・受付<br>電気理科<br>体験教室<br><br>（定員:24） |  |  |  |
| 交流棟<br>501<br><br>（252名）               |                         |                                                                                |                                                               |                                                                  |                                                  |                                                                                   |                                                        | 交流棟<br>501<br><br>（252名）            |                                                                         |                                                                     |                                                                  |                                                   |                                                         |                                                                     |                          | 交流棟<br>501<br><br>（252名）                                                             |                                                       |                             |      |      |    |                          |                                                                                  |  |  |  |
| A会場                                    |                         | 3-A-a1<br>8:45-10:15<br>誘電・絶縁材<br>料<br>I<br><br>(6)                            | 3-A-a2<br>10:30-12:05<br>誘電・絶縁<br>材料<br>II ※<br><br>(6)       |                                                                  |                                                  | 3-A-p1<br>14:45-18:00<br>[企画セッションI]<br>構造制御・評価・複合化による有<br>機材料ベース次世代デバイス技術<br>の最前線 |                                                        | A会場                                 | 4-A-a1<br>8:45-10:15<br>誘電・絶縁<br>材料<br>III<br><br>(6)                   | 4-A-a2<br>10:30-11:50<br>誘電・絶縁<br>材料<br>IV※<br><br>(5)              |                                                                  |                                                   |                                                         |                                                                     | A会場                      | 5-A-a1<br>8:45-10:00<br>誘電・絶縁<br>材料<br>V<br><br>(5)                                  | 5-A-a2<br>10:30-12:00<br>誘電・絶縁<br>材料<br>VI<br><br>(6) |                             |      |      |    |                          |                                                                                  |  |  |  |
| 教室棟<br>301<br><br>（168名）               |                         |                                                                                |                                                               |                                                                  |                                                  |                                                                                   |                                                        | 教室棟<br>301<br><br>（168名）            |                                                                         |                                                                     |                                                                  |                                                   |                                                         |                                                                     |                          | 教室棟<br>301<br><br>（168名）                                                             |                                                       |                             |      |      |    |                          |                                                                                  |  |  |  |
| B会場                                    |                         |                                                                                | 3-B-a2<br>10:30-11:30<br><br>パルスパワー<br><br>(4)                | 3-B-p0<br>12:00-13:00<br>[特別企画]<br>企業セッション<br>ランチョン<br>セミナー<br>1 |                                                  | 3-B-p1<br>14:45-15:35<br>教育・研究,<br>電気技術史※<br><br>(3)                              | 3-B-p2<br>16:00-17:20<br>電磁界理論<br>電磁環境<br>※<br><br>(5) | B会場                                 | 4-B-a1<br>9:00-10:00<br>プラズマ<br>I<br><br>(4)                            | 4-B-a2<br>10:30-11:30<br>プラズマ<br>II<br><br>(4)                      | 4-B-p0<br>12:00-13:00<br>[特別企画]<br>企業セッション<br>ランチョン<br>セミナー<br>3 |                                                   |                                                         |                                                                     | B会場                      | 5-B-a1<br>8:45-10:00<br>放電基礎<br>I<br><br>(5)                                         | 5-B-a2<br>10:30-11:45<br>放電基礎<br>II<br><br>(5)        |                             |      |      |    |                          |                                                                                  |  |  |  |
| 教室棟<br>303<br><br>（144名）               |                         |                                                                                |                                                               |                                                                  |                                                  |                                                                                   |                                                        | 教室棟<br>303<br><br>（144名）            |                                                                         |                                                                     |                                                                  |                                                   |                                                         |                                                                     |                          | 教室棟<br>303<br><br>（144名）                                                             |                                                       |                             |      |      |    |                          |                                                                                  |  |  |  |
| C会場                                    |                         |                                                                                | 3-C-a2<br>10:30-11:45<br>磁性材料・<br>磁気応用・<br>マイクロ磁気I<br><br>(5) | 3-C-p0<br>12:00-13:00<br>[特別企画]<br>企業セッション<br>ランチョン<br>セミナー<br>2 |                                                  | 3-C-p1<br>14:45-18:00<br>[企画セッションIII]<br>ナノスケール磁性材料の創製と磁<br>気デバイス応用に関する研究開発<br>動向 |                                                        | C会場                                 | 4-C-a1<br>8:45-10:00<br>磁性材料・<br>磁気応用・<br>マイクロ磁気<br>II<br><br>(5)       | 4-C-a2<br>10:30-11:45<br>磁性材料・<br>磁気応用・<br>マイクロ磁気<br>III<br><br>(5) | 4-C-p0<br>12:00-13:00<br>[特別企画]<br>企業セッション<br>ランチョン<br>セミナー<br>4 |                                                   |                                                         |                                                                     | C会場                      | 5-C-a1<br>9:00-10:00<br>計測<br>I<br><br>(4)                                           | 5-C-a2<br>10:30-11:50<br>計測<br>II ※<br><br>(5)        |                             |      |      |    |                          |                                                                                  |  |  |  |
| 教室棟<br>404<br><br>（144名）               |                         |                                                                                |                                                               |                                                                  |                                                  |                                                                                   |                                                        | 教室棟<br>404<br><br>（144名）            |                                                                         |                                                                     |                                                                  |                                                   |                                                         |                                                                     |                          | 教室棟<br>404<br><br>（144名）                                                             |                                                       |                             |      |      |    |                          |                                                                                  |  |  |  |
| D会場                                    |                         | 3-D-a1<br>8:45-12:00<br>[特別企画セッションII]<br>Advanced Nanomaterials and<br>Devices |                                                               |                                                                  |                                                  | 3-D-p1<br>14:45-18:00<br>[特別企画セッションIII]<br>若手技術者のための未来創造<br>フォーラム                 |                                                        | D会場                                 | 4-D-a1<br>8:45-12:00<br>[企画セッションII]<br>電力機器・設備の絶縁診断および<br>劣化・異常判定法の最新動向 |                                                                     |                                                                  |                                                   |                                                         |                                                                     | D会場                      | 5-D-a1<br>8:45-12:00<br>[特別企画セッションI]<br>えれき塾；A部門におけるSTEAM<br>型イベントの企画とそのコンテン<br>ツの展開 |                                                       |                             |      |      |    |                          |                                                                                  |  |  |  |
| 教室棟<br>405<br><br>（120名）               |                         |                                                                                |                                                               |                                                                  |                                                  |                                                                                   |                                                        | 教室棟<br>405<br><br>（120名）            |                                                                         |                                                                     |                                                                  |                                                   |                                                         |                                                                     |                          | 教室棟<br>405<br><br>（120名）                                                             |                                                       |                             |      |      |    |                          |                                                                                  |  |  |  |
| P会場                                    |                         |                                                                                |                                                               |                                                                  | 3-P1<br>13:00-14:30<br>ポスター<br>セッション<br><br>(51) |                                                                                   |                                                        | P会場                                 |                                                                         |                                                                     |                                                                  |                                                   |                                                         |                                                                     |                          | P会場                                                                                  |                                                       |                             |      |      |    |                          |                                                                                  |  |  |  |
| 教室棟<br>302<br><br>（180名）               |                         | 9:00-16:30<br><br>企業展示                                                         |                                                               |                                                                  |                                                  |                                                                                   |                                                        | 教室棟<br>302<br><br>（180名）            | 9:00-16:30<br><br>企業展示                                                  |                                                                     |                                                                  |                                                   |                                                         |                                                                     | 教室棟<br>302<br><br>（180名） | 9:00-12:00<br><br>企業展示                                                               |                                                       | 12:00-14:30<br>企業展示<br>（予備） |      |      |    |                          |                                                                                  |  |  |  |
| 企業<br>フース<br><br>3F廊下                  |                         |                                                                                |                                                               |                                                                  |                                                  |                                                                                   |                                                        | 企業<br>フース<br><br>3F廊下               |                                                                         |                                                                     |                                                                  |                                                   |                                                         |                                                                     | 企業<br>フース<br><br>3F廊下    |                                                                                      |                                                       |                             |      |      |    |                          |                                                                                  |  |  |  |
| 予備室                                    |                         | 8:45-18:00                                                                     |                                                               |                                                                  |                                                  |                                                                                   |                                                        | 予備室                                 | 8:45-18:00                                                              |                                                                     |                                                                  |                                                   |                                                         |                                                                     | 予備室                      | 8:45-12:00                                                                           |                                                       |                             |      |      |    |                          |                                                                                  |  |  |  |
| 教室棟<br>407<br><br>（120名）               |                         | 休憩室                                                                            |                                                               |                                                                  |                                                  |                                                                                   |                                                        | 教室棟<br>407<br><br>（120名）            | 休憩室                                                                     |                                                                     |                                                                  |                                                   |                                                         |                                                                     | 教室棟<br>407<br><br>（120名） | 休憩室                                                                                  |                                                       |                             |      |      |    |                          |                                                                                  |  |  |  |

（※印は、A 部門論文賞，論文奨励賞受賞記念講演を含むセッション。カッコ内はセッション内の発表件数）

（※印は、A 部門論文賞，論文奨励賞受賞記念講演を含むセッション。カッコ内はセッション内の発表件数）